

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 2 月 9 日 (2006.2.9)

【公開番号】特開 2005-349380 (P2005-349380A)
 【公開日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-050
 【出願番号】特願 2004-252505 (P2004-252505)
 【国際特許分類】

B 0 8 B 3/04 (2006.01)

B 0 8 B 3/12 (2006.01)

B 0 8 B 3/14 (2006.01)

【F I】

B 0 8 B 3/04 Z

B 0 8 B 3/12 A

B 0 8 B 3/14

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 11 月 18 日 (2005.11.18)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 3 7
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 3 7】

また、上記の実施例 1、2 では、複数の収納槽 (8) を用いる場合は、収納体 (1) に洗浄籠 (15) を介して被洗浄物 (24) を収納したり、収納体 (1) の下底に網部 (16) を形成することにより。被洗浄物 (24) の移動を容易なものとしている。しかし、破損し易いガラス板や、極めて慎重な洗浄が要求されるシリコンウエハー等を被洗浄物 (24) とする場合は、実施例 1、2 では必ずしも好ましいものではない。そのため、実施例 3 では図 9 に示す如く、複数の連続する作業台 (5) を仕切る外周枠 (17) の高さよりも直径の大きなローラー (23) を作業台 (5) の上面に配置し、このローラー (23) 上で被洗浄物 (24) を移動することにより、被洗浄物 (24) に衝撃を加えることなく第 1 の洗浄台 (5) から隣接する洗浄台に被洗浄物 (24) を移動することができるものである。